

# ВАКУУМНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

---

---

« Том 18 Номер 1 2008 »

---

---

## СОДЕРЖАНИЕ

Канагаева Ю.М., Мошников В.А.;Arnold M, Zogg H.,Felder F., Rahim M. ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФОТОДИОДОВ НА ОСНОВЕ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ ДЛЯ СРЕДНЕГО ИК-ДИАПАЗОНА .....	3
Пинаев В.В., Шаповалов В.И. Влияние площади поверхности вакуумной камеры на переходные процессы при реактивном магнетронном распылении титановой мишени .....	9
Спивак А.М. Формирование многослойных фотоприемных структур ультрафиолетового диапазона на основе тонких пленок нитрида алюминия .....	13
Кузнецов Г.Д., Симакин С.Б., Демченкова Д.Н., Билалов Б.А. Особенности структурных фазовых и морфологических изменений в поверхностных слоях материалов электронной техники при низкоэнергетических внешних воздействиях .....	17
Печатников Ю.М. Анализ проводимости вакуумных систем и их элементов в молекулярно-вязкостном режиме .....	23
Лучин А.А Философские проблемы понятий "поле" и "вакуум" .....	27
Конюшин А.В., Соколова Т.Н., Сурменко Е.Л., Трофимова О.А. Сеточные узлы электровакуумных приборов из пирографита .....	31
Высокоэффективные металлические уплотнения "HELICOFLEX" производства компании "GARLOCK" для вакуумного оборудования .....	35
Прилуцкий В.С Поздравление с 60-летием .....	39
Рефераты .....	41